Preface

This forum is a unique place operated mainly among engineers close to the MEMS technology, which is the vital key for the 21st century. We strongly believe the key players in this field will drive the world in various business scenes over the next 10 years. Since the start of the 1st MEF in March 2009, this forum has been held annually with MEMS researchers, developers, engineers gathering in one place. Fortunately, we will be able to celebrate a milestone of the 5th anniversary at MEF2013.

The worldwide fusion and creation of the new movement based on MEMS fundamental, application, and interdisciplinary technology field as well as MEMS markets will be followed up by MEMS engineers via excellent vision and skills in the forum.

本フォーラムは、21 世紀のキーテクノロジーとされる MEMS 技術の現状と、向こう 10 年までの技術の将来に迫ることを目的として、エンジニアを中心に運営されるユニークな場です。国内外の MEMS 研究者、開発者、技術者が一堂に集うこのフォーラムは、2009 年 3 月の初開催以降、回を重ね、今回で節目の第 5 回を迎えることとなりました。

MEMS に関する基礎技術、関連分野および応用分野の技術において、エンジニアならではの視点と技量で、新しいカタチを形成し、そして融合させていきます。さらに融合の過程や完成に向かう姿を国際的なレベルで検証してまいります。 今後の MEMS 技術と世界市場の着実な発展の姿を本フォーラムでご確認ください。



Hiroki Kuwano, Committee Chairman, MEF2013 MEF2013 実行委員会 委員長 桑野 博喜



Masayoshi Esashi, Committee Vice Chairman, MEF2013 MEF2013 実行委員会 副委員長 江刺 正喜



Susumu Kaminaga, Committee Vice Chairman, MEF2013 MEF2013 実行委員会 副委員長 神永 晉